

(11)Publication number:

2001-324469

(43) Date of publication of application: 22.11.2001

(51)Int.CI.

60

G01N 27/409 F02D 35/00 F02D 41/14 G01K 7/16 G01K 7/20

(21)Application number : 2000-144427

(71)Applicant: UNISIA JECS CORP

(22)Date of filing:

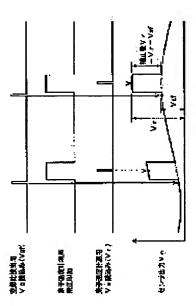
17.05.2000

(72)Inventor: HOSOYA HAJIME

# (54) ELEMENT TEMPERATURE MEASURING APPARATUS AND HEATER CONTROLLER FOR AIR/FURL RATIO

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve estimated accuracy of the element temperature in the estimation of the element temperature, by temporarily applying a voltage for measuring the element temperature to a sensor element of an air/fuel ratio sensor, to calculate the internal resistance of the sensor element from a sensor output Vr during the application of the voltage. SOLUTION: A sensor output Vs, immediately prior to the application of the voltage, is read in to make a correction based on it. More specifically, the sensor output Vaf immediately prior to the application of the voltage is subtracted from the sensor output Vr during the application of the voltage to calculate the sensor output Vr after the correction = Vr-Vaf. The process from the calculation of the internal resistance to the calculation of the element temperature is carried out based on the results. In the process from the calculation of the internal resistance to the calculation of the element temperature according to the sensor output Vr



during the application of the voltage, the internal resistance or the element temperature calculated is corrected, based on the sensor output Vaf immediately prior to the application of the voltage.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

28.05.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal st examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-324469 (P2001-324469A)

(43)公開日 平成13年11月22日(2001.11.22)

(51) Int.Cl.7		戲別記号		FΙ			ĭ	-7]-ド(参考)
G01N	27/409		•	F 0 2 D	35/00		360C	2G004
F 0 2 D	35/00	360			41/14		310E	3 G 3 O 1
	41/14	310					310G	
				G 0 1 K	7/16		Z	
G01K	7/16				7/20		Z	
			審査請求	未請求 請	求項の数9	OL	(全 8 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号

特願2000-144427(P2000-144427)

(22)出願日

平成12年5月17日(2000.5.17)

(71)出願人 000167406

株式会社ユニシアジェックス

神奈川県厚木市恩名1370番地

(72) 発明者 細谷 肇

神奈川県厚木市恩名1370番地 株式会社ユ

ニシアジェックス内

(74)代理人 100078330

弁理士 笹島 富二雄

Fターム(参考) 20004 BK05 BK10 BM09

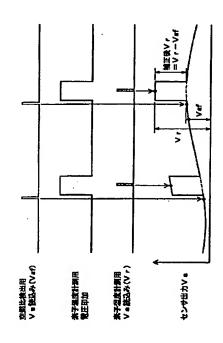
3G301 JA13 JA20 MA01 MA12 NA03 NA04 NB07 NC02 ND41 PA01Z PD04A PD04Z PD05A PD05Z PD06A PD06Z PD13A PD13Z

PE01Z PE03Z

#### (54) 【発明の名称】 空燃比センサの素子温度計測装置及びヒータ制御装置

## (57)【要約】

【課題】 空燃比センサのセンサ素子に素子温度計測用の電圧を一時的に印加して、電圧印加中のセンサ出力Vrよりセンサ素子の内部抵抗を算出し、これより素子温度を推定する際に、素子温度の推定精度を向上させる。【解決手段】 電圧印加直前のセンサ出力Vsを読込み、これに基づいて補正する。具体的には、電圧印加中のセンサ出力Vrから電圧印加直前のセンサ出力Vafを減算して、補正後センサ出力Vr=VrーVafを算出し、これに基づいて内部抵抗算出→素子温度算出を行う。又は、電圧印加中のセンサ出力Vrから内部抵抗算出→素子温度算出を行う。又は、電圧印加中のセンサ出力Vrから内部抵抗算出→素子温度算出を行う過程で、算出された内部抵抗又は素子温度を電圧印加直前のセンサ出力Vafに基づいて補正する。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】内燃機関の排気系に装着される空燃比センサの素子温度計測装置であって、

空燃比センサのセンサ素子に素子温度計測用の所定の電 圧を一時的に印加する素子温度計測用電圧印加手段と、 前記電圧印加直前のセンサ出力を読込む第1のセンサ出 力読込み手段と、

前記電圧印加中のセンサ出力を読込む第2のセンサ出力 読込み手段と、

前記電圧印加直前のセンサ出力と前記電圧印加中のセン 10 サ出力とに基づいて、空燃比センサの素子温度を推定す る素子温度推定手段と、

を含んで構成されることを特徴とする空燃比センサの素 子温度計測装置。

【請求項2】前記素子温度推定手段は、前記電圧印加中のセンサ出力に基づき、前記電圧印加直前のセンサ出力を補正バラメータとして、空燃比センサの素子温度を推定することを特徴とする請求項1記載の空燃比センサの素子温度計測装置。

【請求項3】前記素子温度推定手段は、前記電圧印加中のセンサ出力を前記電圧印加直前のセンサ出力により補正するセンサ出力補正手段を有し、補正されたセンサ出力に基づいて、空燃比センサの素子温度を推定することを特徴とする請求項1又は請求項2記載の空燃比センサの素子温度計測装置。

【請求項4】前記素子温度推定手段は、

前記電圧印加中のセンサ出力を前記電圧印加直前のセン サ出力により補正するセンサ出力補正手段と、

補正されたセンサ出力に基づいてセンサ素子の内部抵抗を算出する内部抵抗算出手段と、

算出された内部抵抗に基づいて素子温度を算出する素子 温度算出手段と、

を含んで構成されることを特徴とする請求項1又は請求 項2記載の空燃比センサの素子温度計測装置。

【請求項5】前記センサ出力補正手段は、前記電圧印加中のセンサ出力から前記電圧印加直前のセンサ出力を減算して、補正後センサ出力を算出することを特徴とする請求項3又は請求項4記載の空燃比センサの素子温度計測装置。

【請求項6】前記素子温度推定手段は、

前記電圧印加中のセンサ出力に基づいてセンサ素子の内部抵抗を算出する内部抵抗算出手段と、

算出された内部抵抗を前記電圧印加直前のセンサ出力に 基づいて補正する内部抵抗補正手段と、

補正された内部抵抗に基づいて素子温度を算出する素子 温度算出手段と、

を含んで構成されることを特徴とする請求項1又は請求 項2記載の空燃比センサの素子温度計測装置。

【請求項7】前記索子温度推定手段は、

前記電圧印加中のセンサ出力に基づいてセンサ素子の内 50 センサの素子温度(これと関連するセンサ素子の内部抵

部抵抗を算出する内部抵抗算出手段と、

算出された内部抵抗に基づいて素子温度を算出する素子 温度算出手段と、

算出された素子温度を前記電圧印加直前のセンサ出力に 基づいて補正する素子温度補正手段と、

を含んで構成されることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の空燃比センサの素子温度計測装置。

【請求項8】前記第1のセンサ出力読込み手段は、空燃 比を検出するために、所定の周期で、センサ出力を読込 む空燃比検出手段であり、

前記素子温度計測用電圧印加手段は、前記第1のセンサ 出力読込み手段のセンサ出力読込み直後に、センサ素子 に素子温度計測用の所定の電圧を印加することを特徴と する請求項1~請求項7のいずれか1つに記載の空燃比 センサの素子温度計測装置。

【請求項9】請求項1~請求項8のいずれか1つに記載の空燃比センサの素子温度計測装置を備える一方、

空燃比センサに備えられるセンサ素子加熱用のヒータに対し、素子温度が目標温度となるように、ヒータへの通電量をフィードバック制御するヒータ通電量制御手段を設けたことを特徴とする空燃比センサのヒータ制御装置

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、内燃機関の排気系に装着されて空燃比制御に用いられる空燃比センサ(酸素センサを含む)の素子温度を計測する素子温度計測装置、及び、計測された素子温度に基づいて空燃比センサに備えられるセンサ素子加熱用のヒータを制御するヒータ制御装置に関する。

## [0002]

30

【従来の技術】内燃機関の空燃比制御装置として、空燃 比センサにより排気中の酸素濃度などに基づいて実際の 空燃比を検出し、これが目標空燃比となるように、機関 への燃料供給量をフィードバック制御するものが知られ ている。

【0003】ところで、上記の空燃比フィードバック制御を行うためには、空燃比センサが活性化していることが前提条件となり、空燃比センサは、その素子温度が所定の活性温度に達することで活性化されるため、空燃比センサには、センサ素子加熱用のヒータを装備させて、ヒータへの通電制御により素子温度を目標温度に制御している(例えば特開平8-278279号公報参照)。【0004】具体的には、センサ素子の内部抵抗を計測して、これより推定される素子温度に基づき、これが目標温度となるように、ヒータへの通電量をフィードバック制御している。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、空燃比 センサの素子温度(これと関連するセンサ素子の内部抵

2

21

4

抗)の計測のため、センサ素子に素子温度計測用(内部抵抗計測用)の所定の電圧を印加して、そのときのセンサ出力に基づいて内部抵抗を計測する場合、内部抵抗計測中(計測用電圧の印加中)も、空燃比センサは空燃比検出分の電圧出力を継続しているため、センサ出力をそのまま内部抵抗計測に使用すると、素子温度の推定誤差が大きくなってしまうことがある。

【0006】とのような素子温度の推定誤差の増大は、センサ素子加熱用のヒータへの通電制御に際し、目標温度への制御性の悪化を招くばかりか、ヒータでの消費電 10力の増大を招いたりする。

【0007】本発明は、このような従来の問題点に鑑み、空燃比センサの素子温度をより正確に計測することのできる空燃比センサの素子温度計測装置を提供し、併せてこれを用いてセンサ素子加熱用のヒータを制御するヒータ制御装置を提供することを目的とする。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】とのため、請求項1に係る発明では、図1に示すように、空燃比センサのセンサ素子に素子温度計測用の所定の電圧を一時的に印加する素子温度計測用電圧印加手段と、前記電圧印加直前のセンサ出力を読込む第1のセンサ出力読込み手段と、前記電圧印加中のセンサ出力を読込む第2のセンサ出力読込み手段と、前記電圧印加直前のセンサ出力と前記電圧印加中のセンサ出力とに基づいて、空燃比センサの素子温度を推定する素子温度推定手段と、を設けて、空燃比センサの素子温度を推定する素子温度推定手段と、を設けて、空燃比センサの素子温度計測装置を構成する。

【0009】請求項2に係る発明では、前記素子温度推定手段は、前記電圧印加中のセンサ出力に基づき、前記電圧印加直前のセンサ出力を補正パラメータとして、空 30燃比センサの素子温度を推定することを特徴とする。

【0010】請求項3に係る発明では、前記素子温度推定手段は、図1中の(a)に示すように、前記電圧印加中のセンサ出力を前記電圧印加直前のセンサ出力により補正するセンサ出力補正手段を有し、補正されたセンサ出力に基づいて、空燃比センサの素子温度を推定するととを特徴とする。

【0011】請求項4に係る発明では、前記素子温度推定手段は、図1中の(a)に示すように、前記電圧印加中のセンサ出力を前記電圧印加直前のセンサ出力により 40 補正するセンサ出力補正手段と、補正されたセンサ出力に基づいてセンサ素子の内部抵抗を算出する内部抵抗算出手段と、算出された内部抵抗に基づいて素子温度を算出する素子温度算出手段と、を含んで構成されることを特徴とする。

【0012】請求項5に係る発明では、前記センサ出力 補正手段は、前記電圧印加中のセンサ出力から前記電圧 印加直前のセンサ出力を減算して、補正後センサ出力を 算出することを特徴とする。

【0013】請求項6に係る発明では、前記素子温度推 50 センサ出力より、素子温度を正確に推定することができ

定手段は、図1中の(b)に示すように、前記電圧印加中のセンサ出力に基づいてセンサ素子の内部抵抗を算出する内部抵抗算出手段と、算出された内部抵抗を前記電圧印加直前のセンサ出力に基づいて補正する内部抵抗補正手段と、補正された内部抵抗に基づいて素子温度を算出する素子温度算出手段と、を含んで構成されるととを特徴とする。

【0014】請求項7に係る発明では、前記素子温度推定手段は、図1中の(c)に示すように、前記電圧印加中のセンサ出力に基づいてセンサ素子の内部抵抗を算出する内部抵抗算出手段と、算出された内部抵抗に基づいて素子温度を算出する素子温度算出手段と、算出された素子温度を前記電圧印加直前のセンサ出力に基づいて補正する素子温度補正手段と、を含んで構成されることを特徴とする。

【0015】請求項8に係る発明では、前記第1のセンサ出力読込み手段は、空燃比を検出するために、所定の周期で、センサ出力を読込む空燃比検出手段であり、前記素子温度計測用電圧印加手段は、前記第1のセンサ出力読込み手段のセンサ出力読込み直後に、センサ素子に素子温度計測用の所定の電圧を印加することを特徴とする。

【0016】請求項9に係る発明では、上記の空燃比センサの素子温度計測装置を備える一方、空燃比センサに備えられるセンサ素子加熱用のヒータに対し、素子温度が目標温度となるように、ヒータへの通電量をフィードバック制御するヒータ通電量制御手段を設けて、空燃比センサのヒータ制御装置を構成する(図1参照)。 【0017】

【発明の効果】請求項1に係る発明によれば、空燃比センサのセンサ素子に素子温度計測用の電圧を印加して、センサ出力より素子温度を推定する場合に、電圧印加直前のセンサ出力と電基で加中のセンサ出力とに基づいて素子温度を推定することで、特に電圧印加直前のセンサ出力により空燃比センサの空燃比検出分の電圧出力の影響を考慮できるので、素子温度の推定精度を向上することができる。これによって、活性判定等を正確に行うことができる。

【0018】請求項2に係る発明によれば、電圧印加中のセンサ出力に基づき(すなわち電圧印加中のセンサ出力を基本パラメータとし)、電圧印加直前のセンサ出力を補正パラメータとして、素子温度を推定することで、電圧印加直前のセンサ出力により空燃比センサの空燃比検出分の電圧出力の影響を補正できるので、素子温度の推定精度を大幅に向上することができる。

【0019】請求項3に係る発明によれば、電圧印加中のセンサ出力を電圧印加直前のセンサ出力により補正して、補正されたセンサ出力に基づいて、素子温度を推定することで、空燃比検出分の電圧出力の影響を除外したセンサ出力より。素子温度を正確に推定することができ

(4)

る。

【0020】請求項4に係る発明によれば、電圧印加中 のセンサ出力を電圧印加直前のセンサ出力により補正し て、補正されたセンサ出力に基づいて、センサ素子の内 部抵抗を算出し、とれに基づいて素子温度を算出すると とで、空燃比検出分の電圧出力の影響を除外したセンサ 出力より、内部抵抗を正確に計測して、素子温度を正確 に推定することができる。

【0021】請求項5に係る発明によれば、センサ出力 補正に際し、電圧印加中のセンサ出力から電圧印加直前 10 のセンサ出力を減算して、補正後センサ出力を算出する ことで、最も簡単な方法で、空燃比検出分の電圧出力の 影響を除外した内部抵抗分のセンサ出力を取出すことが できる。

【0022】請求項6に係る発明によれば、電圧印加中 のセンサ出力読込み→内部抵抗算出→素子温度算出の過 程で、中間段階での内部抵抗を電圧印加直前のセンサ出 力に基づいて補正するととで、請求項3又は請求項4に 係る発明と同等の効果が得られる。

【0023】請求項7に係る発明によれば、電圧印加中 のセンサ出力読込み→内部抵抗算出→素子温度算出の際 に、最終出力である素子温度を電圧印加直前のセンサ出 力に基づいて補正することで、請求項3又は請求項4に 係る発明と同等の効果が得られる。

【0024】請求項8に係る発明によれば、所定の周期 でセンサ出力を読込んで空燃比を検出する場合に、空燃 比検出用のセンサ出力の読込み直後に、センサ素子に素 子温度計測用の電圧を印加するため、空燃比検出タイミ ングにて電圧印加中のために空燃比を検出できない回数 を最小にでき、空燃比制御性能への影響を最小にすると とができると共に、電圧印加直前のセンサ出力の読込み を空燃比検出用のもので代用できる。

【0025】請求項9に係る発明によれば、上記のごと く空燃比センサの素子温度の推定精度を向上できる一 方、ヒータ制御により、空燃比センサの素子温度を目標 温度に正しく収束させて、空燃比センサを所望の活性状 態に維持することができる。

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態につい て説明する。図2は内燃機関の空燃比フィードバック制 40 御装置のシステム図である。

【0027】内燃機関(以下エンジンという)1には、 各気筒毎に、吸気通路2又は燃焼室内に臨むように、燃 料噴射弁3が設けられ、各燃料噴射弁3の燃料噴射はコ ントロールユニット4により制御される。

【0028】コントロールユニット4は、例えば、エア フローメータ5からの信号に基づいて検出される吸入空 気量Qaと、クランク角センサ6からの信号に基づいて 検出されるエンジン回転数Neとから、ストイキ(λ=

定数)を演算し、これを目標空燃比 t λの他、排気通路 7に配置した空燃比センサ8からの信号に基づく空燃比 フィードバック補正係数αにより補正して、最終的な燃 料噴射量 $T_i = T_p \times (1/t_\lambda) \times \alpha$ を演算し、この Tiに対応するパルス幅の燃料噴射パルスを、エンジン 回転に同期して、各燃料噴射弁3に出力する。

【0029】ととで、空燃比センサ8は、排気通路7に 配置されて、排気中の酸素濃度に応じた信号を出力する もので、コントロールユニット4は、空燃比センサ8か らの信号に基づいて、エンジン1に供給されている混合 気の空燃比λを検出し、これが目標空燃比 t λとなるよ うに、空燃比フィードバック補正係数αを比例積分制御 などにより増減設定することで、空燃比λを目標空燃比 tλにフィードバック制御する。

【0030】また、空燃比センサ8としては、空燃比に 応じて出力電圧が連続的に変化することで空燃比をリニ アに検出可能ないわゆる広域型空燃比センサであって、 図3に示すようにセンサ素子11加熱用のヒータ12を 備えるものを用いる。

【0031】図3は空燃比センサ8のセンサ素子11及 びセンサ素子加熱用のヒータ12に対する制御回路を示 している。空燃比センサ8のセンサ素子11は、空燃比 に応じて出力電圧V s が連続的に変化し、その出力V s はコントロールユニット4に入力される。

【0032】また、センサ素子11には、素子温度計測 用(内部抵抗計測用)の所定の電圧Vcc(例えば5V) がスイッチング素子13及び基準抵抗R0を介して印加 されるようになっている。従って、素子温度計測時に、 スイッチング素子13が0Nとなると、センサ素子11 の出力Vsに素子温度計測用の電圧分が重畳される。

【0033】ヒータ12には、バッテリ電圧VBを印加 するが、通電回路中にスイッチング素子14を設けてあ る。コントロールユニット4内のCPU15は、素子温 度計測用電圧印加用のスイッチング素子13のON·O FFを制御しつつ、所定のタイミングで、センサ素子1 1の出力Vsをフィルタ(平滑化回路)16及びA/D 変換器17を介して読込む。

【0034】また、CPU15は、D/A変換器18を 介して、ヒータ制御用のスイッチング素子14のON・ OFFをデューティ制御することにより、ヒータ12へ の通電量を制御する。

【0035】次にCPU15の制御内容をフローチャー トにより説明する。図4は第1実施形態での素子温度計 測ルーチンのフローチャートであり、所定のクランク角 周期で実行される。

【0036】ステップ1(図にはS1と記す。以下同 様)では、空燃比を検出すべく、センサ出力 V s を読込 み、Vaf=Vsとして、Cれに基づいて空燃比λを検出 する。この部分が空燃比検出手段に相当すると共に、素 1) 相当の基本燃料噴射量Tp=K×Qa/Ne(Kは 50 子温度計測用電圧の印加直前のセンサ出力を読込む第1

のセンサ出力読込み手段に相当する。

【0037】ステップ2では、スイッチング紫子13を ONにして、センサ素子11への素子温度計測用電圧V ccの印加を開始する。すなわち、空燃比検出用のセンサ 出力の読込み直後より、素子温度計測用電圧Vccの印加 を開始する。この部分が素子温度計測用電圧印加手段に 相当する。

【0038】ステップ3では、素子温度計測用電圧の印 加開始から第1の所定時間T1後に、センサ素子11の 内部抵抗を計測すべく、センサ出力Vsを読込み、Vr =Vsとする。この部分が素子温度計測用電圧の印加中 のセンサ出力を読込む第2のセンサ出力読込み手段に相 当する。

【0039】ステップ4では、電圧印加中のセンサ出力 Vr を電圧印加直前のセンサ出力 Vafにより補正する。 具体的には、電圧印加中のセンサ出力Vェから電圧印加 直前のセンサ出力Vafを減算して、補正後センサ出力V r = Vr - V afを求める。この部分がセンサ出力補正手 段に相当する。

【0040】ステップ5では、補正後センサ出力Vェに 20 基づいて、センサ素子11の内部抵抗Rsを算出する。 この部分が内部抵抗算出手段に相当する。具体的には、 センサ素子11に流れる電流をiとし、Vs=Vェとす ると、

 $V r = i \times R s$ 

 $V_{cc} - V_r = i \times R_0$ 

であるので、両式より、

Rs = Vr / ((Vcc - Vr) / R0)

として、内部抵抗Rsを算出する。

【0041】ステップ6では、センサ素子11の内部抵 30 抗Rsより、テーブルを参照するなどして、素子温度T sを算出する。素子温度Tsが高くなるほど、内部抵抗 Rsが減少するので、内部抵抗Rsより、素子温度Ts を算出可能だからである。この部分が素子温度算出手段 に相当する。

【0042】尚、ステップ4~ステップ6の部分がセン サ出力補正手段、内部抵抗算出手段及び素子温度算出手 段を含む素子温度推定手段に相当する。ステップ7で は、素子温度計測用電圧の印加開始から第2の所定時間 T2後に、スイッチング素子13をOFFにすること で、センサ素子11への素子温度計測用電圧Vccの印加 を停止(終了)する。

【0043】とのような素子温度計測の効果を図5によ り説明する。空燃比センサのセンサ素子に素子温度計測 用の電圧を印加した場合、センサ出力には、センサ素子 の酸素電池分の出力信号が重畳するので、素子温度が一 定であっても、電圧印加中のセンサ出力が変化する場合 があり、これにより素子温度の推定に際し、推定誤差を 生じる。

圧印加直前のセンサ出力Vafkにより補正することで、具 体的には、補正後Vr=Vr-Vafとして、酸素電池分 の影響を除去することで、補正後Vrに基づいて内部抵 抗Rsを正しく算出し、素子温度Tsの推定誤差をなく すのである。

【0045】また、所定のクランク角周期でセンサ出力 を読込んで空燃比を検出する場合に、空燃比検出用のセ ンサ出力の読込み直後に、センサ素子に素子温度計測用 電圧を印加することで、高回転時などに空燃比検出タイ ミングにて電圧印加中のために空燃比を検出できない回 数を最小にでき、空燃比制御性能への影響を最小にする ことができると共に、電圧印加直前のセンサ出力の読込 みを空燃比検出用のもので代用できる。

【0046】図6はヒータ制御ルーチンのフローチャー トであり、所定時間毎に実行される。本ルーチンがヒー タ通電量制御手段に相当する。ステップ101では、図 4のルーチンにより算出されている最新の素子温度Ts を読込む。

【0047】ステップ102では、実際の素子温度Ts と目標温度との偏差に応じて、周知のPID制御によ り、素子温度Tsを目標温度に近づけるように、ヒータ デューティHDUTY(%)を算出する。

【0048】具体的には、実際の素子温度Tsが目標温 度より低い場合は、ヒータ12への通電量 (通電時間割 合)を増大させるように、ヒータデューティHDUTY を増大させ、逆に、実際の素子温度Tsが目標温度より 高い場合は、ヒータ12への通電量(通電時間割合)を 減少させるように、ヒータデューティHDUTYを減少 させる。

【0049】ステップ103では、算出されたヒータデ ューティHDUTYを出力し、これによりスイッチング 素子14のON・OFFでヒータ12への通電量を制御 して、索子温度Tsを目標温度に収束させる。

【0050】尚、上記実施形態では、センサ素子11の 内部抵抗Rsを計測し、これに基づいて素子温度Tsを 算出し、ヒータ制御に際して、素子温度Tsが目標温度 となるようにフィードバック制御するようにしている が、内部抵抗Rsにより素子温度Tsが定まるので、素 子温度Tsを算出することなく、ヒータ制御に際して、 内部抵抗R s が目標内部抵抗となるようにフィードバッ

ク制御するようにしてもよい。 【0051】とのようにする場合は、実際の内部抵抗R

sが目標内部抵抗より大きいときに、素子温度が低いの で、ヒータ12への通電量を増大させるように、ヒータ デューティHDUTYを増大させ、逆に、実際の内部抵 抗Rsが目標内部抵抗より小さいときに、素子温度が高 いので、ヒータ12への通電量を減少させるように、ヒ ータデューティHDUTYを減少させる。

【0052】次に本発明の他の実施形態について説明す 【0044】そとで、電圧印加中のセンサ出力Vrを電 50 る。図7は第2実施形態での素子温度計測ルーチンのフ

ローチャートであり、図4のフローに代えて実行される。

【0053】ステップ1~ステップ3は図4のフローと同じであり、ステップ4は省略される。従って、ステップ5では、補正無しの電圧印加中のセンサ出力Vrに基づいて、センサ素子11の内部抵抗Rsを算出する(内部抵抗算出手段)。

【0054】その代わりに、内部抵抗補正手段として、ステップ51,52が追加される。ステップ51では、電圧印加直前のセンサ出力Vafから内部抵抗Rsに対す 10る補正値(Rs補正値)を算出する。

【0055】ステップ52では、ステップ5にて算出した内部抵抗Rsをステップ51にて算出したRs補正値により補正する。ここでの補正は、電圧印加直前のセンサ出力Vafが大きいほど、内部抵抗Rsが実際より大きく算出されてしまうので、電圧印加直前のセンサ出力Vafが大きいほど、内部抵抗Rsを小さくする方向に補正する

【0056】そして、ステップ6では、センサ素子11の内部抵抗Rs(補正後Rs)より、テーブルを参照するなどして、素子温度Tsを算出する(素子温度算出手段)。ステップ7については、図4のフローと同じである。

【0057】図8は第3実施形態での素子温度計測ルーチンのフローチャートであり、図4のフローに代えて実行される。ステップ1~ステップ3は図4のフローと同じであり、ステップ4は省略される。

【0058】従って、ステップ5では、補正無しの電圧 印加中のセンサ出力Vrに基づいて、センサ素子11の 内部抵抗Rsを算出し(内部抵抗算出手段)、ステップ 30 6では、センサ素子11の内部抵抗Rsより、テーブル を参照するなどして、素子温度Tsを算出する(素子温 度算出手段)。

【0059】その代わりに、素子温度補正手段として、ステップ61,62が追加される。ステップ61では、電圧印加直前のセンサ出力Vafから素子温度Tsに対する補正値(Ts補正値)を算出する。

\*【0060】ステップ62では、ステップ6にて算出した累子温度Tsをステップ61にて算出したTs補正値により補正する。ここでの補正は、電圧印加直前のセンサ出力Vafが大きいほど、内部抵抗Rsが実際より大きく算出されて、素子温度Tsが実際より低く算出されてしまうので、電圧印加直前のセンサ出力Vafが大きいほど、素子温度Tsを高くする方向に補正する。

【0061】従って、ヒータ制御等には、補正された素子温度Ts(補正後Ts)を用いる。ステップ7については、図4のフローと同じである。このような第2実施形態及び第3実施形態においても、第1実施形態と同等の効果が得られる。

#### 【図面の簡単な説明】

(6)

【図1】 本発明の構成を示す機能ブロック図

【図2】 本発明の実施形態を示すエンジンの空燃比フィードバック制御装置のシステム図

【図3】 空燃比センサのセンサ素子及びヒータに対する制御回路図

【図4】 素子温度計測ルーチン (第1実施形態)のフ 20 ローチャート

【図5】 素子温度計測のタイムチャート

【図6】 ヒータ制御ルーチンのフローチャート

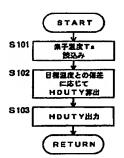
【図7】 第2実施形態での素子温度計測ルーチンのフローチャート

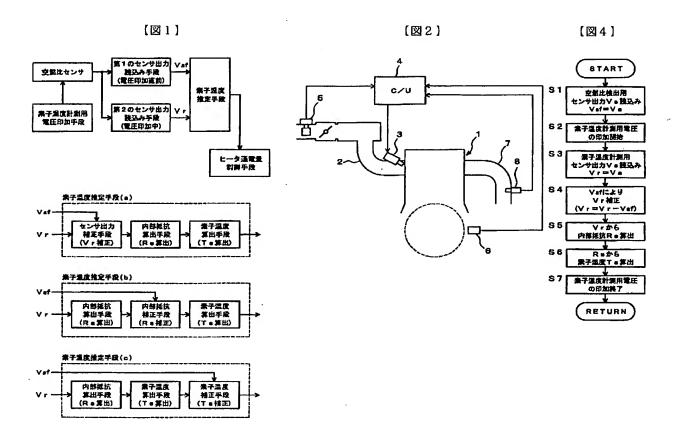
【図8】 第3実施形態での素子温度計測ルーチンのフローチャート

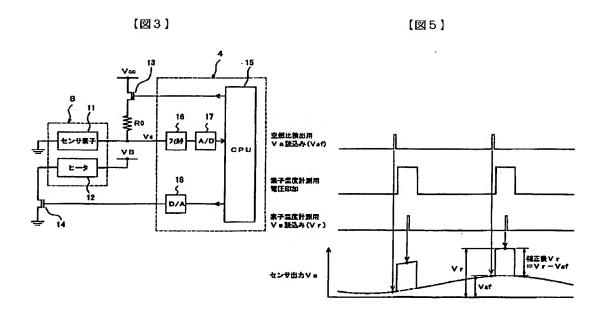
#### 【符号の説明】

- 1 エンジン
- 3 燃料噴射弁
- 0 4 コントロールユニット
  - 7 排気通路
  - 8 空燃比センサ
  - 11 センサ素子
  - 12 ヒータ
  - 13 スイッチング素子
  - 14 スイッチング索子
  - 15 CPU

【図6】







(ES7) 【図8】 START START 空馬比機出用 センサ出力V s 読込み Vaf=V s ンサ出力V s 競込み Vsf=V s 東子區度計製用電圧 の印加開始 東子温度計劃用電圧 の印加開始 S3 素子温度計划用 センサ出力Vを読込み Vr=Vs 素子塩皮計湖用 センサ出力V。鉄込み VェニVs Vァから 内部抵抗Ra算出 ・ Vrか6 内容抵抗Ra算出 **S** 5 35 Reから 素子選度Te算出 Vafから Ra特正値算出 S51 S 6 Vafから Ta神正値算出 861 Ra補正 Rsから 奈子温度Ta算出 86 S 62 Ta特里 東子湿度計割用電圧 の印加終了 業子選度計測用電圧 の印加終了 87 S 7 [ RETURN RETURN

フロントページの続き

(51)Int.Cl.'

識別記号

FI COLN 37 テーマコード(参考)

В

G01K 7/20

G01N 27/58